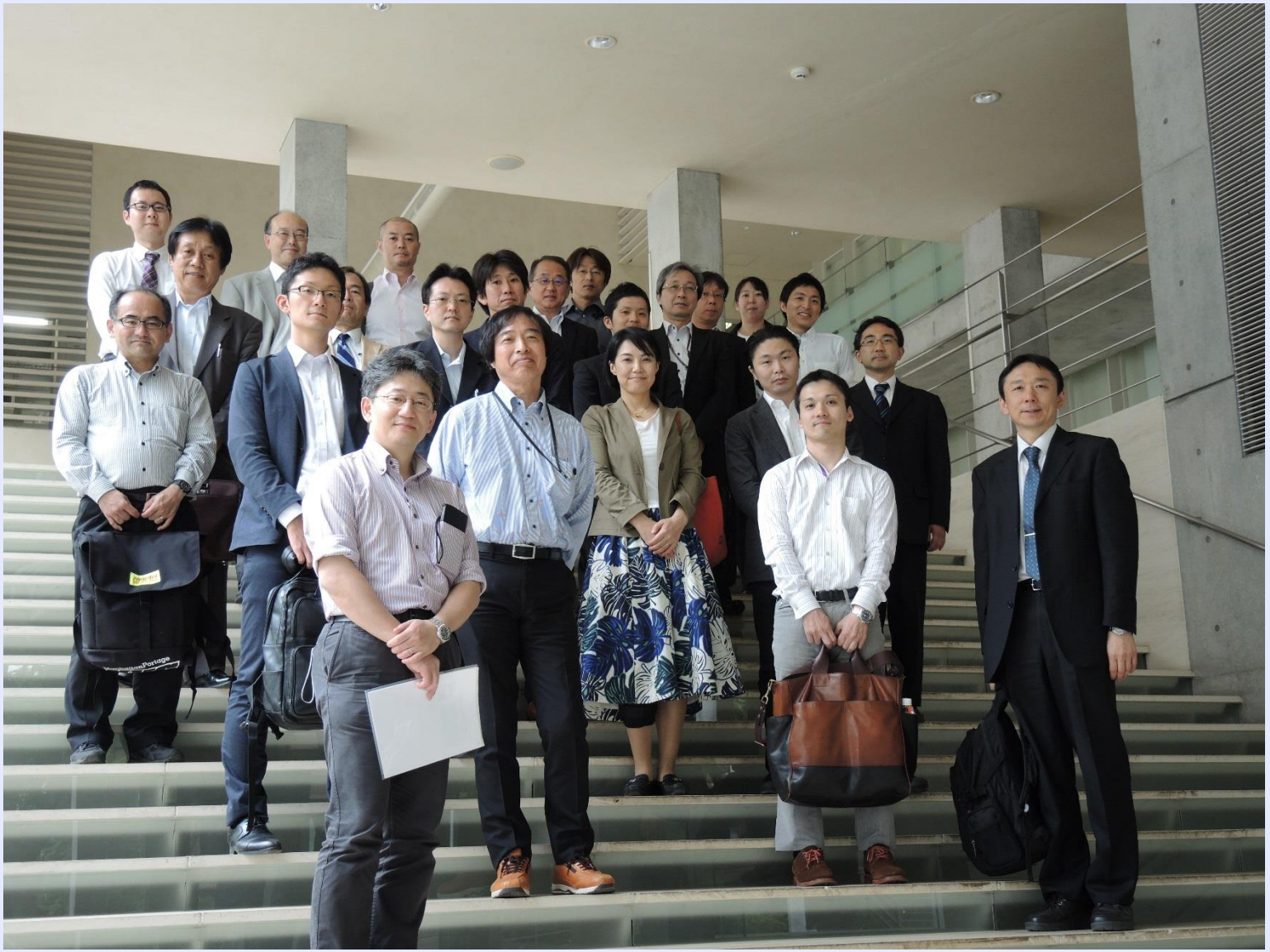
第10回集積化MEMS技術研究会

平成28年　5月20日

於　東京大学駒場リサーチキャンパス　3号館　セミナー室（3階，M2階）



第10回集積化MEMS技術研究会

平成28年　5月20日

於　東京大学駒場リサーチキャンパス　3号館　セミナー室（3階，M2階）

【プログラム】

講演25分，質疑応答10分，交代・予備5分

座長：金谷 晴一（九州大学）

13:00～13:05 委員長挨拶　　有本 和民（岡山県立大学）

13:05～13:40 脳型人工知能のためのアナログ集積回路とナノデバイス
（九州工業大学 森江 隆 教授）

13:45～14:20 アメーバ計算パラダイム：自然知能デバイスの創生
（東京工業大学 青野 真士 准教授）

14:25～15:00 シナプス可塑性・学習を模倣する分子配線ニューラルネットワークへの取り組み
（大阪大学 赤井 恵 助教）

15:00～15:10 休憩

15:10～15:45 ナノ材料印刷技術により実現する大面積フレキシブルセンサシート
（大阪府立大学 竹井 邦晴 助教）

15:50～16:25 印刷技術を用いた軽量・大面積有機電子デバイスの作製と応用展開の可能性
（理化学研究所 福田 憲二郎 様）

16:30～17:40 見学会

18:00～20:00 懇親会

第10回集積化MEMS技術研究会

平成28年　5月20日

於　東京大学駒場リサーチキャンパス　3号館　セミナー室（3階，M2階）

委員長挨拶：有本 和民 先生

座長：金谷 晴一 先生

招待講演①：森江 隆 先生

招待講演②：青野　真士 先生

第10回集積化MEMS技術研究会

平成28年　5月20日

於　東京大学駒場リサーチキャンパス　3号館　セミナー室（3階，M2階）

招待講演③：赤井 恵 先生

招待講演④：竹井 邦晴 先生

招待講演⑤：福田 憲二郎 先生

第10回集積化MEMS技術研究会

平成28年　5月20日

於　東京大学駒場リサーチキャンパス　3号館　セミナー室（3階，M2階）

先端研3号館　3階セミナー室

先端研3号館　M2階セミナー室

第10回集積化MEMS技術研究会

平成28年　5月20日

於　東京大学駒場リサーチキャンパス　3号館　セミナー室（3階，M2階）

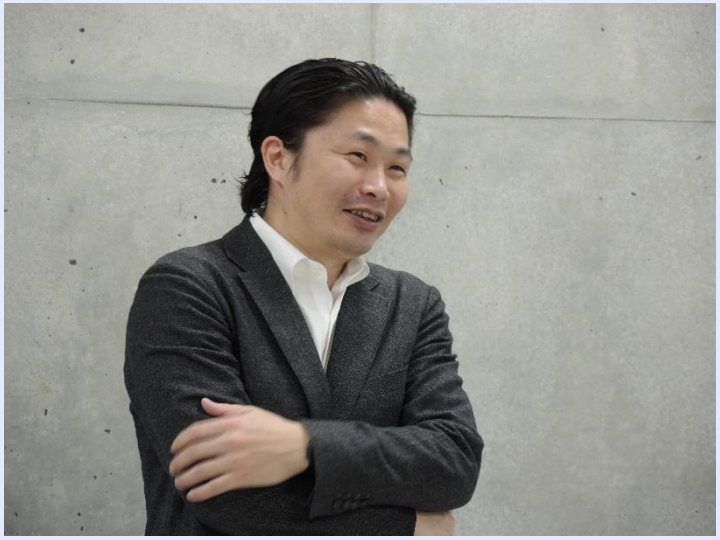
先端研3号館　森川研究室見学

第10回集積化MEMS技術研究会

平成28年　5月20日

於　東京大学駒場リサーチキャンパス　3号館　セミナー室（3階，M2階）

懇親会の様子



第10回集積化MEMS技術研究会

平成28年　5月20日

於　東京大学駒場リサーチキャンパス　3号館　セミナー室（3階，M2階）

懇親会の様子

第10回集積化MEMS技術研究会

平成28年　5月20日

於　東京大学駒場リサーチキャンパス　3号館　セミナー室（3階，M2階）

懇親会の様子

第10回集積化MEMS技術研究会

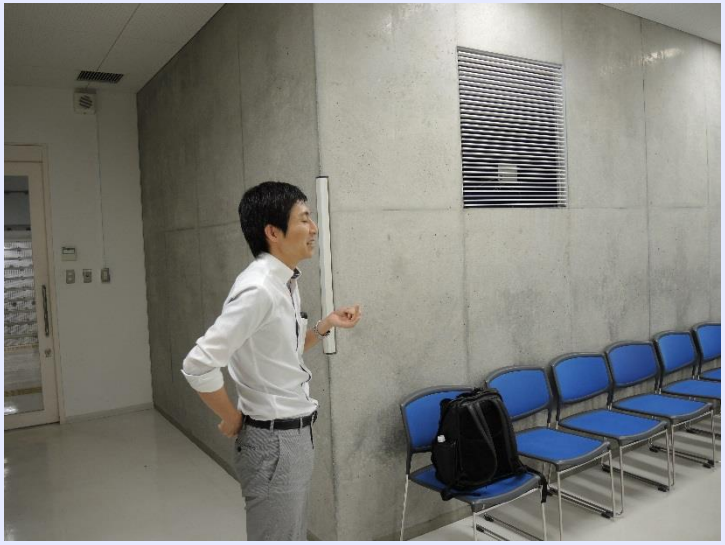
平成28年　5月20日

於　東京大学駒場リサーチキャンパス　3号館　セミナー室（3階，M2階）

懇親会の様子

第10回集積化MEMS技術研究会

平成28年　5月20日

於　東京大学駒場リサーチキャンパス　3号館　セミナー室（3階，M2階）

懇親会の様子